## **Espacenet**

## Bibliographic data: JP 10288965 (A)

#### DISPLAY DEVICE

Publication date:

KONO ICHIRO; SHIOTANI MASAHARU; YAMADA HIROYASU ±

Inventor(s): Applicant(s): Classification:

CASIO COMPUTER CO LTD +

international:

G09F9/30: G09G3/20: G09G3/32: H01L27/32: H01L51/50: H05B33/12; H05B33/26; (IPC1-7): G09F9/30; H05B33/26

G09G3/20G6F2; G09G3/32A8V; H01L27/32 - european:

Application

JP19970110050 19970414

Priority number

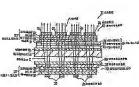
JP19970110050 19970414

Also published

US 6191764 (B1)

### Abstract of JP 10288965 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a display device whose brightness is high, which can cope with high definition, whose manufacturing cost is reduced and whose power consumption is low. SOLUTION: A rear transparent electrode 15 is formed on e transparent displey substrete 14 and an optical transistor 19 is formed extending over a whole display area. Besides, a display light emitting element 12 is constituted by forming an organic EL display layer 23 on the trensistor 19 and forming a front transparent electroda 24 on the layer 23. A writing light emitting element 13 emitting light for writing according to the respective pixels of the element 12 is arranged at the bak part of the element 12. Thus, since such structure that the transistor 19 having a switching function does not exert an effect on the numerical aperture of the pixels is obtained, the high numerical aperture is attained. Besides, since it is enough that the transistor 19 end the layer 23 are formed only extending over the display area, the device is easily manufactured.



## **Espacenet**

# Family list

1. DISPLAY DEV	P10288965 (A) CE				
Inventor: KONO ICHIRO SHIOTANI MASAHARU (+1)	Applicant: CASIO COMPUTER CO LTD	EC: G09G3/20G6F2 G09G3/32A8V (+1)	TPC: G09F9/30 G09G3/20 G09G3/32 (+6)	Publication info: JP10288965 (A) 1998-10-27	Priority Date: 1997-04-14
2. Method of driv	ing display device			•	
Inventor: KONO ICHIRO (JP) SHIOYA MASAHARU (JP) (+1)	Applicant: CASIO COMPUTER CO LTD [US]	EC: G09G3/20G8F2 G09G3/32A8V (+1)	IPC: G09F9/30 G09G3/20 G09G3/32 (+5)	Publication info: US6191764 (B1) 2001-02-20	Priority Date: 1997-04-14

ast undated: 26 04 2011 Worldwide Database 5 7 23 1: 93

#### (19)日本国特許庁 (JP)

### (12) 公開特許公報(A)

#### (11)特許出願公開番号

### 特開平10-288965

(43)公開日 平成10年(1998)10月27日

(51) Int.Cl. <sup>8</sup>	
G09F	9/30

H 0 5 B 33/26

#### 職別配号 365

#### FI G09F 9/30 H05B 33/26

365D

#### 審査請求 未請求 請求項の数13 FD (全 17 頁)

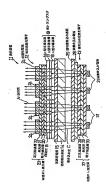
(21)出願番号	特顯平9-110050	(71)出順人	000001443	
			カシオ計算機株式会社	
(22) 出願日	平成9年(1997)4月14日		東京都渋谷区本町1丁目6番2号	
		(72)発明者	河野 一郎	
			東京都青梅市今井3丁目10番地6	カシオ
			計算機株式会社青梅事業所内	
		(72)発明者	烟谷 飛冷	
		(-),	東京都青梅市今井3丁目10番地6	カシオ
			計算機株式会社青梅事業所内	~~~
		(72)発明者	山田 裕康	
		(12)91919	東京都青梅市今井3丁目10番地6	カシオ
			計算機株式会社青梅事業所内	2024
		~	A141 MAIL - 4-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	
		(74)代理人	弁理士 杉村 次郎	

#### (54) 【発明の名称】 表示装置

#### (57) 【要約】

【課題】 輝度が高くでき、かつ高精細化に対応できる と共に、製造コストの安い、しかも低消費電力な表示装 置を提供する。

【解決手段】 透明表示基板 1 4上に後級附電極 1 5 を 形成し、装示領域全域に亙って光トランジスタ1 9 を形 成する。また、光トランジスタ1 9 の上に荷機 E L 表示 層 2 3 を形成し、有機 E L 表示層 2 3 の上に前週明電極 2 4 を形成し、有機 E L 表示層 2 3 の上に前週明電極 2 4 を形成した 3 を記過かた発生させる書き込み光 発生素子1 2 の後方には、この表示光発生素子1 2 の各画素に対応して書き込み光を発生させる書き込み光 発生素子1 3 を配置する。このような構成だすることに より、スイッチング機能を有する光トランジスタ1 9 が 画素の開口率に影響を与えない視過となるため、高間口 率を遊成することができる。また、光トランジスタ的や有 機 E L 表示例をとは、表示何後全域に亙って形成するだ けでよいため、製造が容易となる。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 表示用有機 B L 層の一表面の表示領域に 亙り、光スイッチング機能を持つ光いイポーラトランジ スタが形成され、かつ前記表示用有機 B L 層と前記光パ イポーラトランジスタとを挟むように対をなす前・後表 示u動電機が形成された表示光発生素子と、

書き込み用希機RL層を挟むように対をなす前・後書き 込み電極が形成され、前記前・後書き込み電極とが前記 書き込み用有機RL層を介して重なる解験が、前記表示 光発生業子の前記前・後表示駆動電極どうしが重なる領 域と対応するように形成されている書き込み光発生業子 と、

#### から成ることを特徴とする表示装置。

【請求項2】 前記光パイポーラトランジスタは、前記 表示用有機EL層の一表面に、順次第1導電型のキャリ ア注入用半導体層、第2導電型の半導体層、第1導電型 の半導体層が互いに接合するように積層されてなること を特徴とする請求項1配数の表示装置。

[請求項3] 前記第1導電型はn型であり、前記第2 導電型はp型であることを特徴とする請求項2記載の表示装置。

【請求項4】 前記第1導電型はp型であり、前記第2 導電型はn型であることを特徴とする請求項2記載の表 二共學

[請求項5] 前記表示用有機 B L 層で発生した光は、 対応する領域の光パイポーラトランジスタへ入射するこ とを特徴とする請求項 1 ~請求項 4 のいずれかに配板の 表示装置。

【請求項6】 前記書き込み光発生素子は、書き込み光 が出射される方向と反対側に光反射面をもつ書き込み基 板が形成され、前配光反射面から書き込み用有機 E L 層 の書き込み光を出射する側の表面までの距離 d が、

d=(m/2)・  $\lambda$  但しm:e 自然数、 $\lambda:e$  き込み 光の波長

を満足するように設定されていることを特徴とする請求 項1~請求項5のいずれかに記載の表示装置。

【請求項 7】 前記表示用者級 L L層の各無索領域は、 R、G、Bの発光を行うことを特徴とすることを特徴 する請求項 1 ~請求項6のいずれかに記載の表示装置。 【請求項 8 】 前記表示用者級 E L層の各無索領域は与 色光を発生を生、前記表示形役未素不の前たカラーフ ィルタが配置され、当該カラーフィルタを介してR、 G、Bの表示を行うことを特徴とする請求項 1~請求項 6のいずれかに影越の表示接触。

【請求項 9】 前記表示用有限 L 層の各團素領域は青 色光または紫外光を発生させ、かつ前記表示光発生素子 の前方に、青色光または紫外光を吸収して赤色光を発生 させるスペクトル変換節と、青色光または紫外光を吸収 して緑色光を発生させるスペクトル変換節と、青色光を 透過させまたは紫外光を吸収して青色光を発生させるス ベクトル変換部と、を備えるスペクトル変換層が配置されたことを特徴とする請求項1~請求項6のいずれかに 記載の表示装置。

【請求項10】 前記スペクトル変換層の前方に、カラーフィルタを配置したことを特徴とする請求項9記載の本元社圏

【請求項11】 前記書を込み光発生素子と前記表示光 発生素子との間に、前記書を込み光発生素子の書を込み 光発生部に対応してピンホールか形成されたピンホール マスクが介在されていることを特徴とする請求項1~請 求項10のいずわかに評値の表示装腳。

【請求項12】 前記表示光発生素子の前記対をなす前 ・後表示顕勁電極間の電位差が1フィールド期間に、前 起表示用有機 E L 層の E L 発光のしきい値電圧火上の正 の駆勁電圧と、負の電圧または O Vまたは E L 発光のし きい値電圧未満の正の電圧でなるリフレッシュ電圧と、 が印加されることを特徴とする請求項1~請求項110 いずれかに事効の表示禁煙。

【請求項13】 有機BL層の表示領域に亙り、光パイポーラトランジスタが形成され、かつ前記有機BL層と 前記光パイポーラトランジスタとを挟むように対をなす 前後表示処動電板が形成された表示光発生素子を備え ることを特徴とする表示装置。

## 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、表示装置に関 し、さらに詳しくは、有機エレクトロルミネッセンス (以下、有機 E L と称する) 材料を発光層として用い る、自発光表示素子に関する。

[0002]

【従来の技術および発射が解決しようとする機関】従来、有機 B L を利用した表示装置としては、図 3 に示すように、有機 B L 層 1 の両面に互いに、XYマトリクス状に電極 2 と電極 3 とが形成されたものがある。同図中4は、ガラス基板を示している。しかし、このように電極を X Yマトリクス状に形成した表示装置では、高デューティ駆動をしようとすると、クロストークの発生や、1 フレー 上期間両皮を保持することが困難になるという問題があった。

[0003] そこで、メモリ性のある高時分割接売を可能にするため、図32に示すような構成の表示装置が頻繁されている。この表示接置の構成は、同図に示すように、ガラス基板51に、原来電極6を下りりろ式状に配置・形成し、それぞれの囲ま電極6の近傍に薄膜トランジスタ(下下)7を配置し、この下ドT7で端末電6つの電圧供給をスイサングしようというものである。これらの構成の上には、存機15億円を10億円で表示領域全域に亙って形成され、この有機21個8の上には同じく表示領域全域に亙って形成され、この有機21個8の上には同じく表示領域全域に亙って形成され、この有機21個8の上には同じく表示領域を対している。

画素電極らが能動素子(TFT)と重ならないように設 けているため、画素電極らと共選電極9との間の有機E L層8の発光原域の面積がかさいため表示全体での輝度 が低くなるという問題があり、同時に画素の高精細化の 締苦にもなっていた。また、TFTの製造などで工程数 が大相に増加するため、歩留まりが低くなると共に、製 述コストがかるという問題がある。

[0005] この発明が解決しようとする課題は、TF T程度の発光時間保持性を有し、発光輝度が高く、かつ 高精網化に対応できると共に、製造コストの安い、しか も低消費電力な表示装置を実現するには、どのような手 段を錯じればよいかという点にある。

#### [0006]

【課題を解決するための手段】請求項1記載の発明は、表示用有限 L 周の 少証の表示領域に亙り、光スイッナン労働能と神つ光いイポーラトランジスをが成され、かつ前記表示用有機 B L 周と前記光パイポーラトランジスタとを挟むように対ななす前・後表示駆動電極が 財成された表示光発生素子と、書き込み用者機 B L 層を挟むように対ななす前・後書き込み電極の形成され、前記前・後書き込み電極の形成され、前記前・後書き込み電極とが前記書と込み用者機 B L 層を表示駆動電極が、前記を表示光発生素子の指定は、ないによる音楽が表示また。

[0007] 糖求項 I 配敷の発明においては、書き込み 光発生素子の所定発光部から書き込み光が発生し、この 書き込み光が表示光発生業子の対応する光・イポーラト ランジスタの所定領域に入射することにより、光・イポ ーラトランジスタは光励起されてオン状態となり表示用 有機 L I 屋 一キリアの胜入を可能にする。このため、 この光・バイポーラトランジスタと対応する領域の表示足 有機 E L 層では前方に表示光を出射して画像の表示を可 能にする。

【0008】請求項2記載の発明は、前記光バイポーラトランジスタは、前記表示用有機EL層の一表面に、順 次第1 導電型のキャリア注入用半等体層、第2導電型の 半導体層、第1 導電型の半導体層が互いに接合するよう に積層されてなることを特徴としている。

[0009] 請求項3記載の発明は、前記第1籌電型は n型であり、前記第2導電型はp型であることを特徴と している。

【0010】請求項4記載の発明は、前記第1導電型は p型であり、前記第2導電型はn型であることを特徴と している。

[0011] 請求項2~請求項4に配載の発明は、ベースーエニッタ間のキャリア製を前記書を込み光発生業子からの書を込み光で調整されるため、コレクターエミッタ間の電が許書を込み光で調整される。このため、書き込み光が発生する位置(ドット部)や書き込み光量

を制御することにより、表示光発生素子の表示状態を制 御することができる。

【0012】請求項5記載の発明は、前記表示用有機E L層で発生した光は、対応する領域の光パイポーラトランジスタへ入射することを特徴としている。

[0013] 請求項5定職の矜明においては、表示用有 機EL層で発生した光は、帰還光として対応する領域の 光パイポーラトランジスタに入射してがイポーラトラ ンジスタのベースーエミッタ間にキャリアを発生させ続 けるため、表示明有機EL層とメパイポーラトラン タとを挟むように対をなす前・後表示駆動電極間に駆動 電圧が印加されている状態で表示用有機EL層の対応す る機能すの影体を維持することができる。

【0014】請求項6記載の発明は、前記書を込み光発生素子が、書を込み光が出射される方向と反対側に光反射面をもつ書を込み基板が形成され、前記光反射面から書を込み再有機EL層の書を込み光を出射する側の表面までの距離はが、

d = (m/2) · λ 但しm: 自然数、λ: 書き込み 光の波長

を満足するように設定されていることを特徴としてい ス

[0015] 請求項名配製の発明においては、書き込み 光発生素子の書を込み用有機 BL層と書き込み基板との 間で光井顕露構造を構成するため、書き込み基板の法線 方向の書き込み光以外の光強度を減少させることができ る。このため、書き込み光が確実に対応するがレイポー ラトランジスタの領域へ入射できるため、誤動作のない 良好な表示を行うことが可能となる。

【0016】 請求項7記載の発明は、前記表示用有機E L層の各画素領域が、R、G、Bの発光を行うことを特 徴としている。

【0017】 請求項8配歳の発明は、前記表示用有機EL層の各両素領域は白色光を発生させ、前記表示光発生 を動力を対したカラーフィルタが配置され、当該カラーフ イルタを介してR、G、Bの表示を行うことを特徴とし ている。

[0018] 請求項9記線の発明は、前記級示用有機足 上層の各面素部域は青色光または紫外光を発生させ、か つ前記表示光発生素子の前方に、青色光または紫外光を 吸収して赤色光を発生させるスペクトル変換態と、青色 光または紫外光を吸収して緑色光を発生させるスペクトル変換部と、青色光を活進させまたは紫外光を吸収して 青色光を発生させるスペクトル変換部と、を催えるスペ クトル変換部を発生させるスペクトル変換部と、を催えるスペ

【0019】請求項10記載の発明は、前記スペクトル 変換層の前方に、カラーフィルタを配置したことを特徴 としている。

【0020】請求項11記載の発明は、前記書き込み光 発生素子と前記表示光発生素子との間に、前記書き込み 光発生素子の書き込み光発生部に対応してピンホールが 形成されたピンホールマスクが介在されていることを特 後としている。請求項11記載の発明においては、ピン ホールが書き込み光の出射方向を規定して書き込み光が 確実に対応する光いイポーラトランジスタの領域へ入射 できるため、説動作のない良好な表示を行うことが可能 となる。

【0021】請求項12記載の発明は、前記表示光発生来子の前記対をなす前・後表示服助電極間の電位差が1フィールド期間に、前記表示用者機 E L 層の E L 発光のしきい値電圧とはの V または B L 発光のしきい値電圧未満の正の電圧でなる リフレッシュ電圧と、が印加されることを特徴としている。 訪求項13記載の発明は、有機 E L 層の表示領域に 重り、光パイポーラトランジスタとを挟むように対をなす前・後表示駆動権板が成された表示光気 生素子を備えることを特徴としている。 この発明によれ ボ、光パイポーラトランジスタとを挟むよ 大 ボ、光パイポーラトランジスタとを洗むま は、光パイポーラトランジスタと表表は ままることを特徴としている。この発明によれば、光パイポーラトランジスタに光励起する書き込み光を入射、非限によりスイッチングでき、高階権な高自分割取動においても、高輝度マメモリ性の良好な階間表示を行うことができる。

[0022]

【発明の実施の形態】以下、この発明に係る表示装置の 詳細を図面に示す各実施形態に基づいて説明する。

(実施形態1) 図1は、本発明に係る表示装置の実施形態1を示す前面図である。図中11は表示装置であり、表示光発生来子12と書き込み光発生来子13とが対向して配置された構成である。

【0023】まず、表示光発生素子12の構成を説明す る。図中14は絶縁性を有する透明表示基板である。こ の透明表示基板14は、例えばガラスや合成樹脂などを 用いて形成されている。この透明表示基板 1 4 の前面に は、表示領域全域に亙ってITO (indium tin oxide) でなる後透明電極15が形成されている。この後透明電 極15上には、表示領域全域に亙って、順次n型半導体 層16、p型半導体層17、n型半導体層18が互いに 接合するように積層されている。なお、本実施形態にお いて、これらの半導体層としては、アモルファスシリコ ンにn型不純物やp型不純物をドープしたものを用いて いる。このように n-p-n接合の3層半導体構造によ り、縦型パイポーラ光トランジスタ(以下、単に光トラ ンジスタと称する) 19が構成されている。さらに、n 型半導体層18の上には、有機EL表示層23が表示領 域全域に亙って形成されている。この有機 E L表示層 2 3は、n型半導体層18の上に、電子輸送性を有する電 子輸送層20、電子と正孔とが再結合することによって 発光を起こしたり、キャリアの衝突によって蛍光物質が 発光を起こすなどの作用を有する発光層21、正孔輸送 性を有する正孔輸送層22が、順次積層された3層構造 でなる。そして、正孔輸送層22の上には、アノード材 料のITOでなる複数の前送明電鑑24が、画素どうし の設定間隔と同一の長さの間隔を持ち、互いに平行をな すように所定方向に沿って形成されている。このように して表示が発生素子12が確成されている。

【0024】次に、書き込み光発生素子13の構成を説 明する。図1中符号25は、絶縁性を有する透明書き込 み基板25を示している。この透明書き込み基板25 は、例えばガラスや合成樹脂などの透明材料を用いて形 成されている。この透明書き込み基板25の背面(図中 下面)には、互いに平行をなすように複数の前書き込み 電極26がITOで形成されている。なお、この前書き 込み電極26は、上記した表示光発生素子12における 前透明電極24に対して直角をなす方向に沿って形成さ れている。この前書き込み電極26の幅寸法は、上記し た前透明電極24の幅寸法より短く設定されている。ま た、透明書き込み基板25および前書き込み懺極26を 覆うように表示領域全域に亙って有機 E L 発光層 2 7 が 形成されている。この有機EL発光層27は、前書き込 み電極26の背面側に順次、正孔輸送層28、発光層2 電子輸送層30が稍層されて構成されている。そし て、電子輸送層30の背面には、上記した前透明電極2 4と対応する位置に前透明電極24と同数の後書を込み 電極31が互いに平行をなすように形成されている。こ の後書き込み電極31の幅寸法も、前書き込み電極26 と同様に、上記した前透明電極24の幅寸法より短く設 定されている。なお、後書き込み電極31は、カソード として機能するものであり、例えばMg:In、Mg: Agなどの低仕事関数の金属材料を用いて形成してい る。上記した前書き込み雷振26と後書き込み響振31 とは、X-Yマトリクスを構成し、前書き込み電極26 と後書き込み電極31とが重なる(交差する)部分が書 き込み光Cを発生するドット部となる。このようにして 書き込み光発生素子13が構成されている。

【0025】次に、本実施形態の表示装置11の作用・ 動作について説明する。上記したように、本実施形態の 表示装置11では、前書き込み電極26および後書き込 み電極31の幅寸法が、それぞれ前透明電極24の幅寸 法より小さく設定されている。このため、書き込み光発 生素子13の書き込み光発生部 (ドット部)の面積は、 表示光発生素子12の画素部(ドット部)の面積より小 さく設定されている。このように構成したことにより、 書き込み光発生部で発生した書き込み光がある程度拡散 しても、この書き込み光発生部に対応する表示光発生素 子12の1両素領域に対応する光トランジスタ19の平 面領域内に、書き込み光Cが確実に入射するようになっ ている。このため、書き込みに誤動作が発生するのを抑 制することができる。図1は、表示装置11が表示状態 にある場合を示している。まず、書き込み光発生素子1 3の所定の書き込み光発生部が、X-Yマトリクスを維 成する前書き込み電極26と後書き込み電極31との間 に常圧が印加されることにより選択されて書き込み発光 を起こす。すると、この書き込み光Cが、表示光発生素 子12側のこの書き込み光発生部に対応する領域の光ト ランジスタ19 (n型半導体層16、p型半導体層1 7、n型半導体層18からなる) に入射する。書き込み 光が入射した範囲の光トランジスタ19では、ベースー エミッタ間にキャリアが発生し、そのキャリア数及びキ ャリアの有効存在期間に応じた電流が所定期間コレクタ エミッタ間を流れる。この電流が発生することによ り、この光トランジスタ19のn型半導体層18から電 子輪送層20へ電子が注入される。また、書き込み光発 生部の駆動と同期して、対応する前透明電極24へ所定 の電圧を印加することにより、正孔輸送層 2 2 に正孔が 注入される。このため、電子輸送層20に注入された電 子と正孔輸送層22に注入された正孔との発光層21で 再結合による励起状態のエネルギーを発光層 2 1 が吸収 して前方に出射される表示光Aを発生させる。この表示 光Aと同時に光トランジスタ19へは光トランジスタ1 9内にキャリアを発生させる波長域の帰還光Bが出射さ れ、光トランジスタ19にキャリアを発生させた状態を 保持するため、対応する部分の有機EL表示層23から は表示光Aが発生し続ける。このように、帰還光Bを利 用することにより、メモリ性のあるな表示を行うことが 可能となる。なお、書き込み光Cが入射した領域のみ光 トランジスタ19が駆動されるものであり、隣接する画 素領域に対応して形成される光トランジスタ19とは独 立した駆動を行う(n型半導体層16、p型半導体層1 7、n型半導体層18は表示領域全域に亙って共通であ るが書き込み光や標環光が入射した領域のみが独立して 駆動される) ものであるのでクロストークのない表示が 可能である。また、画素が光トランジスタ19と重なる ように配置されているので薄膜トランジスタによる画素 領域の制限がなく、極めて高精細かつ高輝度の表示を実 現することができる。

【0026】具体的には、図2~図4に示すような駆動 幅圧を印加することができる。図2は、後通明電極15 と前透明電艦24との電位差が1フィールドの間に、正 の電圧(光トランジスタ19がオンのときに右機1と表 示層23が発光するしきい値以上の順パイアス)と負の 電圧(逆パイアス)とが印加されるように変化する駆動 電圧波がそ用いた場合である。ここで、発光状態にある カ、1フィールドの中でE1発光のしきい電電圧以上が 印加されている時間を実質がに発光可能時間としている 透3は、後透明電極15と的透明電極24との電位 超以上)とグランド電位との2値のいずれかに変化する 値以上)とグランド電位との2値のいずれかに変化する 値以上)とグランド電位との2値のいずれかに変化する を対してルトの間に、正の電圧(E1発光のしきい 値以上)とグランド電位との2値のいずれかに変化する を対してルトの間に、正の電圧(51発光の回じ、 を対してルトの間に、近の電位差が1フィールドの間に、 正の電圧(EL発光のしきい値以上)と正の電圧(EL発光のしきい値未満)の2値のいずれかに変化する駆動 電圧波形を用いた例である。

【0027】図5~図8は、表示装置11の1画素に着 目した場合の後透明電極15と前透明電極24との間に 印加する駆動電圧を示した説明図である。また、図9 (a) 、(b) は、本実施形態の表示装置 1 1 における 1 画素部分の等価回路図である。まず、図5では、後透 明電板15と前透明電極24との間に駆動電圧(1)ま たは(2)または(3)を印加する場合を示している。 書き込み光入射前では、光トランジスタ19はオフ状態 で、図5に示す駆動電圧(1)、(2)、(3)のいず れでも有機 E L 表示層 23 にキャリア (本実施形態では 光トランジスタ19側から電子)が注入されず電圧4. 2.4間への電圧の印加、無印加にかかわらず発光は起こ らない。次に、図6に示すように、光トランジスタ19 がオンの場合に有機EL表示層23がEL発光を起こす しきい値電圧以上の電圧が印加されたときに、書き込み 光発生素子13の所定の後書き込み電極31と所定の前 書き込み電概26との間に所定電圧を印加して書き込み 光Cを発生させる。この書き込み光Cが入射することに より光トランジスタ19はオン状態になり、有機EL表 示層23にキャリアが注入されて(このとき前透明電極 25からもキャリア注入されている) キャリアの再結合 に伴う表示光Aおよび帰還光Bが発生する。次に、図7 に示すように、書き込み光発生素子13の所定の後書き 込み電極31と所定の前書を込み電極26との間に電圧 を印加するのを停止して書き込み光の発生を止めても、 表示光発生素子12では上記した帰還光Bで励起された 状態にある光トランジスタ19はオン状態を維持してい る。このため、図7に示すように表示光Aおよび標環光 Bは発生し続ける。次に、図8に示すように、後透明電 極15と前透明電極24との間の電圧を負(図8中

(1) で示す)、またはグランド電位(同図中(2)で 示す)、またはグランド電位より高く、かつEL発光の しきい値電圧未満(同図中(3)で示す)とすることに より、有機EL表示層23へのキャリア注入は停止して 有機 E L 層 2 3 での発光は停止する。これにより光トラ ンジスタ19では光キャリアが発生しなくなりオフ状態 に戻る(このとき、この画素部はリセットされた状態と なる)。図9では、書き込み光発生素子13と表示光発 生素子の回路構成図を示しており、光トランジスタ1 9、有機EL表示層23は全画素領域に亘って形成され ているが、書き込み光発生素子13の前書き込み電極2 6と後書き込み雪極31との各交差部から構成されるE Lad (1, 1) ~ E Lad (a, b) の有機 E L 発光 層27から発光される書き込み光Cが照射、非照射され る光トランジスタ19の各画素領域に区分けされるLT r (1, 1) ~LTr (a, b) のオン、オフにより、 画素領域に区分けされるELdp(1,1)~ELdp (a, b) がスイッチングされ表示光Aおよび帰還光B が照射、非照射される。また、図10のように後透明電 値15を複数のストライプ形状にし、前透明電極24を 1枚雷板で形成してもよい。

【0028】次に、本実施形態の表示装置11の階間表示方法を図11を用いて1回素に着目して説明する。なお、この説明において、発光可能時間をN-1(N:階間数)で分割した時間をサブフィールドと定義する。また、N-1個のサブコイールドの名時間は、必ずしも等しくする必要はなく、表示光発生素子12の時間応答性に応じた重か付け配分を値すことでガンマ特性を改善することも可能である。

[0029] さて、画素には、図11(1)のような圏 動電圧が印加されている。これに対して書き込み光発生 素子13衡では、同図(2)に示すようなタイミングで 光パルスを発生させる。なお、同図中級軸を光パルスの 順度とする。光パルス1が光トランジスタ19に入射す ると、この画家部分の者優と1層23では、図11

(3) に示すように表示光が発生する。なお、同図中縦 輸を表示光の間度とする。以下、光がり入を2、3、・ ・N-1のタンシグで発生させると、画業はそれぞ れ図11(4)、(5)のように発光するので階間表示 が可能となる。なお、Nのタイミングでは、黒レベル (排取)の表示状態である。すなわち、表示光の発光 時間に応じた階間側節を行うことができる。

[0030] 次に、表示装置 11の制御方法を図12お よび図13を用いて説明する。図12に示すように、書 き込み光発生振子13の前書き込み電極20と後書き込 み電極31とで構成されるX-Yマトリクスを領順次駆 動すると、図13に示すタイミングで光パルスを発生さ せることができる。なお、実際の光パルスは、上記した ように、隙間表示に対応して選択して与える。

【0031】これに対応して図12に示す表示光発生素 子12側では、各走査電極間での階間レベルを一致させ るため、図13に示すように発光可能時間の立ち上がり をスライドさせている。例えば、256階調表示するた めには、発光可能時間を少なくとも255個のサブフィ ールドに時分割し、書き込み光発生素子13側をこのサ プフィールドで線順次駆動することで、すべての走査線 に対して等しい階調表示特性を得ることができる。この 場合、サプフィールドの時間は、例えば1/120\*1 /255=1/30600秒程度に設定することが望ま しい。この際の、発光可能時間の立ち上がりのスライド 量は、1/30600\*1/K(K:走査電極数)ずつ スライドさせる。なお、図13は4階調表示の場合を示 しており、各ライン毎の各LTェに出射する書き込み光 パルスは4パルスのうちいずれか1つである。光パルス の1サプフィールドは1/360秒で、発光可能時間の 立ち上がりは2ライン目以降1/360\*1/Kづつス ライドしている。

【0032】以上、本実施形態の構成および作用・動作 ならびに駆動方法などを説明したが、本実施形態では、 上記構成としたことにより、高開口率を実現することが できる。すなわち、表示光発生素子12において、光ト ランジスタ19が表示光Aを遮ることがないので極めて 表示領域の割合が高い高精細な画素から構成することが でき、このため高輝度な表示を行うことができる。ま た、各画素毎に能動素子を個々に作成する必要がないた め、製造工程が少なく、簡単な構造であるため、歩留ま りの高い、低コストな製造が可能となる。このように、 高い歩留まりが期待できるため、表示面の大画面化にも 対応できる。さらに、1 画素領域内に能動素子の占有面 積がないため、高精細化に対応することができる。さら にまた、有機EL表示層23を用いた表示であるため、 例えば5~10ボルト程度の低電圧駆動、低消費電力化 を達成することができる。

【0033】なお、本実施形態では、後透明電極15、 前透明電極24並びに前書き込み電極26をITOで形 成したが、ZnO-In2O3化合物、ZnO、SnO2 などの透明導電材料を用いてもよい。また、本実施形態 では、半導体層としてアモルファスシリコンに不純物を ドープしたものを用いたが、ポリシリコンに不純物をド ープしたものを用いてもよい。さらに、本実施形態で は、n型、n型、n型半導体層を接合する機成とした が、図14に示すように、p-n接合間に真性半導体層 32、33を介在させる構成としてもよい。さらにま た、本実施形態では、有機 E L表示層 2 3 を電子輸送層 20、発光層21、正孔輸送層22の3層を積層して構 成したが、図15に示すように、電子輸送層が発光層を 兼ねる電子輸送性発光順34を用いた機成や、図16に 示すように正孔輸送層が発光層を兼ねる正孔輸送性発光 層35を用いた構成としてもよく、書き込み光発生素子 13における有機 FL発光器 27においても同様であ る。またさらに、本実施形態では、n-p-n構造 (順 次、p型半導体層37、n型半導体層38、p型半導体 層39が精層した構造)の光トランジスタ19とした が、図17に示すように、p-n-p構造の光トランジ スタとすることもできる。この場合、光トランジスタ1 9上には、有機 E L表示層における正孔輸送層 2 2 を接 合するように形成すればよく、従って有機EL表示層上 に形成される前透明電極24は透明なカソード材料を用 いて形成する。なお、この前透明電極24は、可視光が 透過できる程度に膜厚の薄いカソード材料膜や、このカ ソード材料膜をITOなどの透明膜で覆って導電性を高 めた構造としてもよい。要は、前透明電極24として、 電子注入性をもつ透明電極が形成できる構成であればこ れらに限定されるものではない。

【0034】(実施形態2)図18は、この発明に係る 表示装置の実施形態1を示しており、表示光発生素子1 2のみを示した断面図である。なお、この実施形態にお ける図示しない書き込み光発生素子13 側の構成は、上記した実施形態1と同様でもあ。この実施形態では、図 18 に示すように、複数の後後明電極15を移縁図36 を介してストライプ状に形成している。このため、後透明電極15は、光トランジスタ19、有機11層23を介して形成されるストライプ状の前透明電極24とXYマトリクスを構成するようになっている。表示光発生素子12と同様である。この実施形像においなは、後週明電極15を各画深列時に形成したため、駆動電圧を所定のタイミングに発って印加するように設定することが必要である。なれ、他の仲用・動作並びに効果などは、上記した実施形態1と同様である。

[0035] (実施形態3) 図19は、この契明に係る 表示装置の実施形態3を示したものであり、表示光発生 素子12のかを示している。この実施形態3では、表示 光発生素子12の前方に減光フィルタ40が配置されて いる。この減光フィルタ40を配置することにより、外 だにより光トランジスタ19が調動作を起こすのを抑制 することができる。この実施形態3における他の構成 は、上記した実施形態1と同様である。また、この実施

は、上記した実施形態1と回様である。また、この実施 形態における作用・動作並びに効果も、上記した実施形態1と同様である。

【0036】(実施形態4)図20は、この発明に係る 表示装置の実施形態4の書き込み光発生素子13のみを 示した断面図である。この実施形態では、書き込み光発 生素子13において、書き込み基板41の前面にストラ イプ状の後書き込み電極42が形成されている。書き込 み基板 4 1 は、書き込み光を透過させる必要がないため 不透明材料を用いてもよい。また、後書き込み電極42 には、例えばMg:In、Mg:Agのどのカソード金 **属材料を用いることができる。また、書き込み基板41** および後書き込み電極42の上に、順次、電子輸送層3 0、発光層29、正孔輸送層28が積層され、正孔輸送 層28の上には、後書き込み電極42とX-Yマトリク スを構成する前書き込み電極26を形成している。この 実施形態では、書き込み光Cが前書き込み電極26を通 過して出射されるものであり、書き込み基板41を通過 しないように設定されている。このため、この実施形態 では、書き込み光Cが基板を通過して吸収されることに より減衰することがない。なお、この実施形態の他の構 成、作用・動作並びに効果などは、上記した実施形態1 と同様である。

[0037] (実施形態5) 図21は、この発明に係る 表示装置の実施形態5を示す断面図である。この実施形 態では、実施形態10表示光発生素子12と書き込み光 発生素子13との前後の配置を逆にしたものである。こ の実施形態では、上記した実施形態10書き込み光発生 素子13を前後に反転させて、表示光発生薬子12の前 方に配置したものである。なお、書き込み光発生薬子1 3の後書を込み電極 (前後反成したことにより前書さ込 み電極となる) 31は、後方に配置された表示光発生素 チ12から比射される表示光えを透過させるため、表示 光Cに対して透明性を有するように、上記したように例 気はカンード料料を限野が解・形成して分迷逸性を持せ るなどの考慮が必要となる。なお、この実施形態におけ る他の構成、作用・動作並びに効果は、上記した実施形 態1と略同様である。

【0038】 (実施形態6) 図22は、この発明に係る 表示装置の実施形態6を示す断面図である。この実施形 態は、対向する透明表示基板14と透明書き込み基板2 5との間にピンホールマスク43を介在させたものであ る。なお、この実施形態における他の構成は、上記した 実施形態1と同様である。この実施形態においては、ピ ンホールマスク43の、書き込み光発生素子13の各書 き込み光発生部 (ドット部) に対応する位置に、ピンホ ール43Aが開口されたものである。このピンホールマ スク43に形成されたピンホール43Aは、書き込み光 発生素子13の各書き込み光発生部で発生した書き込み 光Cが拡散していても対応する光トランジスタ19に向 かって直進する書き込み光Cだけを透過させる作用があ る。このため、書き込み光Cが対応する光トランジスタ 19以外の光トランジスタ19へ入射することを防止で き、表示光発生素子12側で誤動作が発生するのを抑制 することができる。このような機能を有するピンホール マスク43を用いると、書き込み光発生素子13側の前 書き込み電極26と後書き込み電極31の電極幅を、表 示光発生素子12側の前透明電極24や後透明電極15 より幅ぜまに形成する必要がなくなる。このため、各電 **極**をフォトリソグラフィー技術を用いてパターン形成す る場合や、転写用マスクを用いて形成する場合の如何を 問わず、同一マスクを用いることが可能となり製造を容 易にすると共に、表示光発生素子12側と書き込み光発 生素子13側との位置合わせを容易するという利点があ る。このピンホールマスク43は、透明書き込み基板2 5の前面に遮光性材料膜を形成し、この遮光性材料膜に ピンホール43Aをフォトリングラフィー技術を用いて パターニングすることで容易に形成できる。なお、この 実施形態における他の作用・動作並びに効果は、上記し た実施形態1と同様である。

【0039】(実施形態 7) 図 23は、この発明に係る 素示装置の実施形態 7 を示す断面図である。この実施形態における書き込み光楽子 13の構成を図 23を用いて 説明する。まず、透明書き込み基板 25の一方の表面 に、書き込み光にに対して透明性をもつ筋硬化層 4 での 全面に形成し、この誘電体圏 4 4 の上に、ストライプ に複数の前書き込み電極 26か形成されている。また、 誘電体層 4 4 および前書き込み電極 26の上に略全面に こって、順次、正孔輪送層 28、発光層 29、電子輸送 層 30が機層されてなる有機 8上発光層 27が形成され ている。さらに、電子輸送層30の上には、上記した前 書き込み電極26と有機BL発光層30を介して直交す るの認光性をもつ複数の後熱き込み電極31がストライ プ状に形成されている。この書き込み光発生来子13に おいては、有機EL発光層27と誘電体層44とを合わ せた厚さるが、

d=(m/2)・ $\lambda$  m: 自然数、 $\lambda$ :書き込み光の 波長

で表される関係を満足するように設定されている。この ように設定したことにより、書き込み光発生素子13の 各ドット部から発生した書き込み光Cは、共振器構造と なり、光の干渉効果により、透明書き込み基板25の法 線方向以外の光強度が減少する。このような構成の書き 込み光素子13は、図23に示すように、書き込み光発 生素子13の透明書き込み基板25が、前方に配置され る表示光発生素子12の透明表示基板14に対向するよ うに配置されている。なお、表示光発生素子12の構成 は、上記した実施形態1と同様である。このような構成 としたことにより、各書を込みドット部から出射された 書き込み光Cは、対応する位置にある表示光発生部(ド ット部)の光トランジスタ19へ確実に入射するととも に、職権する表示光発生部の光トランジスタ19へ入射 してキャリアを発生させることを防止することができ る。このため、この実施形態では書き込みに誤動作が発 生するのを防止することができる。

【0040】(集節形態8)図24は、この発明に係る 表示機関のカラー表示可能な実施形態8を示す断面図で ある。この実施形態における表示機関を、表示分発生業 子12と書き込み光発生業子13とから機成されてい る。本実施形態において、上記した実施形態1と同一部 材については同一の符号を付して説明する。

【0041】まず、表示光発生素子12の構成を説明す る。図中14は絶縁性を有する透明表示基板であり、例 えばガラスや合成樹脂などを用いて形成されている。こ の透明表示基板 1 4 の前面には、表示領域全域に亙って ITOでなる後透明電極15が形成されている。この後 透明電極15上には、表示領域全域に亙って、順次 n型 半導体層 1 6、p型半導体層 1 7、n型半導体層 1 8 が 互いに接合するように積層されている。なお、本実施形 態においても、これらの半導体層としては、アモルファ スシリコンにn型不純物やp型不純物をドープしたもの を用いている。このように n-p-n接合の3層半導体 構造により、単に光トランジスタ19が構成されてい る。さらに、 n型半導体層 18の上には、アレイ状に配 置する有機EL表示層23R、23G、23Bが所定配 列で形成されている。なお、有機 E L 表示層 2 3 R は赤 色光を発生し、有機 E L 表示層 2 3 G は緑色光を発生 し、有機 E L表示層 2 3 Bは青色光を発生するように設 定されている。有機EL表示層23Rとしては、n型半 遺体層18の上に、順次電子輸送層20R、発光層21

R、正孔輪送層22Rが積層されてなり、特に発光層2 1 R として 1 A Z M ー H e x (青色発光材料) にユーロ ピウム錯体をドープしたものやDCM1を含む有機EL 材料を用いることができる。また、有機EL表示層23 Gとしては、n型半導体層18の上に、順次発光層を兼 ねるBebq2でなる電子輸送層20G、α-NPDで なる正孔輸送層22Gが積層されてなる。有機EL表示 層23Bは、n型半導体層18の上に、順次Alq3で なる電子輸送層20B、ジスチリルアーリレン誘導体で なる青色発光材料(DTVBi)などを含む発光層21 B、α-NPDでなる正孔輸送層22Bが、順次積層さ れた3層構造でなる。そして、正孔輸送層22R、22 G、22Bの上には、アノード材料のITOでなる複数 の前透明電極24が互いに平行をなすように所定方向に 沿って形成されている。このようにして表示光発生素子 12が構成されている。なお、各有機EL表示層23 (R、G、B) どうしの間隙には、ブラックマスクとし ての機能を有する絶縁材料層が介在するように形成して もよい。

【0042】 在末、このようた表示光発生業子12に対して図24に示すように書き込み光発生業子13が組み合わせられている。なれ、書き込み光発生業子13は、上記した実施形態12両様の構成であるため、説明を省略する。本実施形態の表示接置11においては、名有機 上表示置23 (R、G、B)からR、G、Bの色の光が発光でき、これを階調表示することで、フルカラー表示することが可能となる。なお、本実施形態における他の作用・動作並びに効果は、上記した実施形態1と同様である。

【0043】 (実施形態9) 図25は、この発明に係る 表示装置の実施形態9における表示光発生素子12の断 面図である。この実施形態では、上記した表示光発生素 子12の前方にカラーフィルタ45を配置した構成であ り、他の構成は上記した実施形態8と同様である。カラ ーフィルタ 4 5 は、表示光発生素子 1 2 の各有機 E L 表 示層23R、G、Bで発生する光の色に対応した位置に 赤色フィルタ部45R、緑色フィルタ部45G、青色フ ィルタ部45Bが形成されている。なお、このようなカ ラーフィルタ45は、例えば重クロム酸ゼラチンの光硬 化膜を染料で染めることにより作成することができる。 本実施形態では、このようにカラーフィルタ45を配置 したことにより、表示光発生素子12から出射される表 示光の色純度を向上させることができる。また、書き込 み光Cの励起波長域が、カラーフィルタ45に吸収され る波長域であれば、外光の励起波長域成分をカラーフィ ルタ45が吸収してしまうので光トランジスタ19が誤 動作することを防止できる。

【0044】(実施形態10)図26は、この発明に係る表示装置の実施形態10における表示光発生素子12の断面図である。この実施形態では、表示領域全域に亙

[0045] 本実施形態では、有機EL表示型23から 前方に出射された表示光をカラーフィルタ45のそれぞ れのフィルタ部で、R. G. Bに帯域制限して各色の光 を発生させるため、カラー表示が可能となる。特に、本 実施形態では有機EL表示型23の材料が各間素で共通 であり表示領域全域に亙って形成するだけでよいため、 パターニング工程なく、プロセス数を削減できるため、 歩留まりの向上や低コスト化を違成することができる。 また、各間悪における有機EL表示置23から出る表示 光は輝度の劣化特性(寿命)が均一であるため、階間特 性を長時間に一定に保つことができるという利点があ 本

【0046】 (実施形態11) 図27は、本発明に係る 表示装置の実施形態11における表示光発生業子12を 示す断面図るる。本実施形態では、表示光発生業子1 2の有機EL表示層23が表示領域全域に亙って青色光 または薬外光(UV)を発生させるように設定し、この を示光発生業子12の前方に青色光または紫外光を吸収 して白色光発発生させるスペクトル変換層46、カラー フィルタ45を順次配置したものである。本実施形態に おける書き込み光発生業子13の構成は、上記した実施 形態1と同様である。

【0047】本東施形態地上おいて有機 E L表示層 2 3 から青色光を発生させるためには、電子輸送層 2 0 として A 1 q 3、発光層 2 1 ジスチリルアーリレン誘導体という一帯の声色発光材料(例えばDTVB 1 など)、正軌送層 2 2 として α − N P D を用いた構成とす。ればよい。また、有機 E L表示層 2 3 から紫外光を発生させるためには、上記した発光層 2 1 としてはリヒールカルバゾール、ポリシーンなどを用い、電子輸送層 2 0、正孔輸送層 2 2 としては上記した材料を加りればよい。スペウトル変換簿 6 6は、青色火または紫外火からか変長帯で励起発光する蛍光体を適宜割合して、励起された光を白色にスペクトル変換するように設定されている。な スペクトル変換の 4 に、スペクトル変換するように設定されている。な スペクトル変換の 4 に、スペクトル変換するように設定されている。 スペクトル変換層 4 では、スペクトル変換料和の混合比を適宜変えることにより任意の色度を得ることができる。

【0048】本実施形態においては、有機EL表示層2

3 で発生した青色光または紫外光が、スペクトル変換層 4 6 で白にスペクトル変換され、さらにカラーフィルタ 4 5 で所述の色配列に刺ってそれぞれR、G、Bに帯域 制限されるため、カラー表示が可能になる。本実施形態 においては、有機FL 表示層2 3 で単一色の光を発生さ せるだけで、高効率、高期度の表示光を発生させること ができる。なお、このようなスペクトル変換層 4 6 で変 接した白色がは、標準光源C (x=0, 313、y= 0,316)に近いものが実別できる。

【0049】(実施形態12)図28は、本発明に係る 表示装置の実施形態12の表示光発生素子1.2を示す断 面関である。本実施形態では、上記した実施形態11に おける表示光発生素子12のカラーフィルタ45を省略 し、これに伴いスペクトル変熱層46に各層素に対応し でR、G、Bの光を発生させる機能を持たたた構成有す るものである。なお、本実施形態においては、有機 EL 表示層23から青色光が発生するように設定されてい る。スペクトル変換層46は、図28に示すように、所 定の色配別に応じて、青色光を吸収して赤色光を発生さ せるスペクトル変換解46Rと、青色光を吸収した赤色光を発生さ と光を発生させるスペクトル変換解46Rと、青色光を吸収した 示層23で発生した青色光をそのまま迷過させる透過部 46Bと、から構成されている。本実施形態における他 の構成は、上記した実施形態における他 の構成は、上記した実施形態における他

【0050】本実施形態では、スペクトル変換層 46で R、G、Bの光を作るため、カラー表示可能となる。
のスペクトルを換解 46は、光の変換効率が高いため、輝度の低下を抑制することができる。また、本実施 形態では、カラーフィルタを用いないため、光がフィル タで吸収されることもなく、透過効率の高い鮮明なカラ 一表示を行うことができる。

【0051】なお、本実施形態では、有機EL表示層 2 3で育色光を発生するような材料を用いた構成である が、有機EL表示層 23で鉄外を発生するように設定し でもよく、この場合にはスペクトル変換層 4 6 は紫外光 を吸収して訴色光を発生させるスペクトル変換部と、 終外光を吸収して緑色光を発生させるスペクトル変換部と、 終外光を吸収して緑色光を発生させるスペクトル変換部と、 整外光を吸収して白色光を発生させるスペクトル変 後部と、を備える構成であるがは、5 6 に、本実施形 態では、スペクトル変換層 4 6 の前方にカラーフィルタ を備えない構成であるが、各スペクトル変換節の色に対 に上アメルタ節を持つカラーフィルタをがた配置し て色純度の向上を図ってもよい。また、有機EL表示層 2 3 から紫外光を発生させる場合にも、カラーフィルタ を配置する機能としても勿論もい。

【0052】(実施形態13)図29は、この発明に係る表示装置の実施形態13の表示光発生業子12を示す 断面図である。この実施形態における表示装置も、表示 発発生業子12と書き込み光発生業子13とから構成さ れている。 【0053】まず、表示光発生素子12の構成を説明す る。図中14は絶縁性を有する透明表示基板であり、例 えばガラスや合成樹脂などを用いて形成されている。こ の透明表示基板 1 4 の前面には、表示領域全域に亙って ITOでなる後透明電極15が形成されている。この後 透明電極 1 5 上には、表示領域全域に亙って、順次 n型 半導体層16、p型半導体層17、n型半導体層18が 互いに接合するように積層されている。なお、本実施形 態においても、これらの半導体層としては、アモルファ スシリコンにn型不純物やp型不純物をドープしたもの を用いている。このように n-p-n接合の3層半導体 構造により、単に光トランジスタ19が構成されてい る。さらに、n型半導体層18の上には、アレイ状に配 置する有機EL表示層23G、23G、23Bが所定配 列で形成されている。なお、有機EL表示層23Gは緑 色光を発生し、有機 E L 表示層 2 3 B は青色光を発生す るように設定されている。有機 E L表示層 2 3 G として は、n型半導体層18の上に、順次発光層を兼ねるBe b q 2でなる電子輸送層20G、α-NPDでなる正孔 輸送層22Gが積層されてなる。有機EL表示層23B は、n型半導体層18の上に、順次Alq3でなる電子 輸送層20B、ジスチリルアーリレン誘導体でなる青色 発光材料 (DTVBi) などを含む発光層 2 1 B、α-NPDでなる正孔輸送層22Bが、順次精層された3層 構造でなる。そして、正孔輸送層22G、22Bの上に は、アノード材料のITOでなる複数の前透明電極24 が互いに平行をなすように所定方向に沿って形成されて いる。このようにして表示光発生素子12が構成されて いる。なお、各有機EL表示層23(G、B)どうしの 間隙には、ブラックマスクとしての機能を有する絶縁材 料層が介在するように形成してもよい。

【0054】 このような構成の表示光発生素子12の前方には、 図29に示すようにスペクトル変換層 46か配 置されている。このスペクトル変換層 46は、R、G、Bの所定の色配列に則って、緑色光を吸収して長波長側である赤色光を発生させるスペクトル変換部 46 Rと、線色光を透過させる透過部 46 Gと、青色光を透過させる透過が 46 Rと、表すまちのである。

【0056】 なお、このような表示光発生素子12に対して図示しない書き込み光発生業子13が組み合わせられている。なお、書き込み光発生業子13は、上記した実施形態1と同様の構成であるため、説明を省略する。 4 年度・1 日本の大学化学・1 日本の大学に対する他の作用・動作並びに効果は、上記した実施形態1と同様である。

【0057】(実施形態14)図30は、本発明に係る 表示装置の実施形態14の表示光発生素子12を示す断 面図である。本実施形態の表示光発生素子12は、上記 した実施形態13の表示光発生素子12のスペクトル変 換層46の前方に各色配列に対応したフィルタ部45

R、45G、45Bを有するカラーフィルタ45を配置 した構成であり、上記した実施形態13の表示装置の色 糖度を向上させる効果がある。なお、本実施形態の他の 構成、作用、動作並びに効果は、上記した実施形態13 と同様である。

[0058]

【発明の効果】以上の説明から明らかなように、この発明によれば、輝度が高くでき、かつ高精細化に対応できると共に、製造コストの安い、しかも低消費電力な表示装置を実現できるという効果を奏する。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る表示装置の実施形態1を示す断面図。

【図2】実施形態1で用いる駆動電圧を示す波形図。

【図3】実施形態1で用いる駆動電圧を示す波形図。 【図4】実施形態1で用いる駆動電圧を示す波形図。

【図5】実施形態1における表示装置の1画素に着目した場合の後渡明電板と前透明電板との間に印加する駆動

電圧を示した説明図。 【図 6】 実施形態 1 における表示装置の 1 画素に着目し た場合の後送明電極と前透明電極との間に印加する駆動 電圧を示した説明図。

【図7】実施形態1における表示装置の1画素に着目した場合の後透明電極と前透明電極との間に印加する駆動電圧を示した説明図。

【図8】実施形態1における表示装置の1面素に着目した場合の後透明電極と前透明電極との間に印加する駆動電圧を示した説明図。

【図9】実施形態1の表示装置における回路構成図。

【図10】実施形態1の表示装置における他の回路構成 図。

【図11】(1) は実施形態1において、1フィールド に1画味に印加される駆動電圧の波形とサプフィールド の光が小ルスを実立波形を示す波形図、(2) はサプフィ ールドで発生させる光がルス示す波形図、(3) はサプ フィールド1でがレス光を発生させたときの表示光の波 形示すタイミングチャート、(4) はサプフィールド でゾルスが発発生させたときの表示光の波形示すタイミングチャート、(5) はサプフィールドN-1でパルス 光を発生させたときの表示光の波形示すタイミングチャート。

【図12】実施形態1における書き込み光発生素子と表示光発生素子との関係を示す説明図。

【図13】実施形態1における書き込み光パルスと表示 駆動電圧との関係を示すタイミングチャート。

【図14】実施形態1における光トランジスタ部の変形 例を示す断面説明図。 【図15】実施形態 I における有機 E L 層の変形例を示す断面説明図。

【図16】実施形態1における有機EL層の変形例を示す断面説明図。

【図17】実施形態1の表示光発生素子の変形例を示す 断面図。

【図18】本発明に係る表示装置の実施形態2を示す断 面図。

□□□。 【図19】本発明に係る表示装置の実施形態3を示す断

面図。

【図20】本発明に係る表示装置の実施形態4を示す断 面図。

【図21】本発明に係る表示装置の実施形態5を示す断 面図

面図。 【図22】本発明に係る表示装置の実施形態6を示す断

面図。 【図23】本発明に係る表示装置の実施形態7を示す断

回図。 【図24】本発明に係る表示装置の実施形態8を示す断

面図。 【図25】本発明に係る表示装置の実施形態9を示す断

【図26】本発明に係る表示装置の実施形態10を示す 断面図。

| 【図 2 7 】本発明に係る表示装||の実施形態 1 1 を示す | 断面図。

【図28】本発明に係る表示装置の実施形態12を示す

断面図。

【図29】本発明に係る表示装置の実施形態13を示す 断面図。

【図30】本発明に係る表示装置の実施形態14を示す 断面図。

【図31】従来の表示装置の断面図。

【図32】従来の表示装置の分解斜視図。

【符号の説明】

A 表示光

B 帰還光

C 書き込み光 11 表示装置

12 表示光発生素子

12 表示元光主系テ 13 書き込み光発生素子

15 後透明電極

16 n型半導体層

17 p型半導体層

18 n型半導体層

19 光トランジスタ

2.3 有機 F.I.表示層

2.4 前透明電極

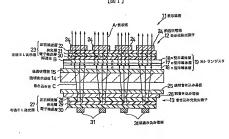
26 前書き込み電極

27 有機EL発光層 31 後書き込み電極

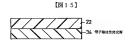
43 ピンホールマスク

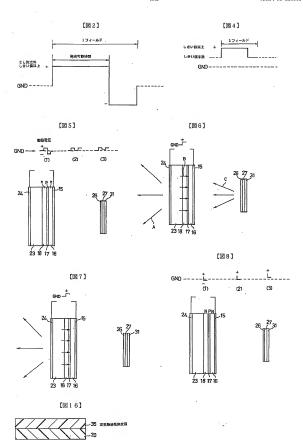
45 カラーフィルタ 46 スペクトル変換層

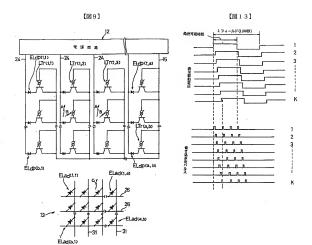
[図1]

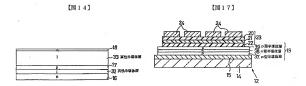


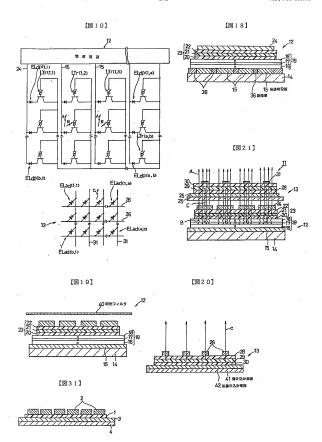
[図 3]

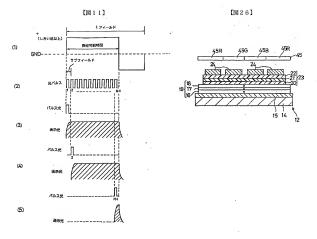


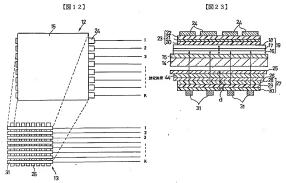


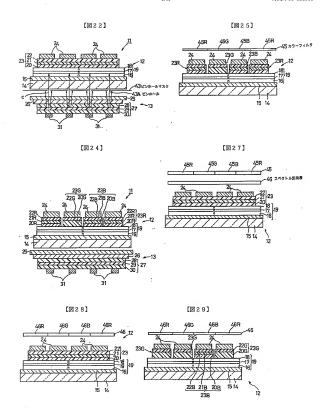




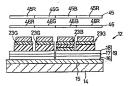








[図30]



[図32]

